銅合金製チャンバー

Copper Alloy Chamber





10⁻¹²Pa・m³/sec・m²台の超低ガス放出率。 ベークなしでも、10⁻⁸Paの超高真空達成が可能。 100 の低温ベークで10⁻¹⁰Paの極高真空が可能。 完全非磁性、熱伝導性良、低輻射率という銅の特性をいかせる。 ヴァージンチャンバーからの立ち上げ時間が非常に短い。

Extreme low Outgassing rate in the region of 10^{-12} Pa $^{\circ}$ m 3 /sec $^{\circ}$ m 2 . Ultra-High Vacuum of 10^{-9} Pa can be achieved without baking. Extreme-High Vacuum of 10^{-10} Pa can be obtained with low temperature baking at 100. Utilizes characteristics of copper such complete non-magnetism, good heat conductivity and low radiation rate.



Very short start-up time from a virgin chamber.

電子ビームチャンバー Electron beam chamber



極高真空用球形チャンバー Globular shape chamber for Extreme-High Vacuum

ステンレス合金製チャンバー

Stainless Steel Alloy Chamber



一般的なチャンパー材質のため、自由な形状が可能。 真空面にTOMI研磨(弊社独自の研磨)を施すことにより、容易に超高真空達成が可能。

Any shape is possible since this is the most common chamber material.

Ultra-High Vacuum can easily be achieved by using the TOMI-polishing process (original Musashino Engineering process) on the surface of the vacuum chamber.



加熱試験装置 Heating test machine



表面解析装置 Surface analysis machine